

**Uchwała Nr 000-4/3/2010**  
**Senatu Politechniki Radomskiej**  
**im. Kazimierza Pułaskiego**  
**z dnia 27 maja 2010 r.**

*w sprawie: uzupełnienia uchwały Nr 000-4/8/2009 Senatu PRad. z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w Politechnice Radomskiej na rok akademicki 2010/2011 o wprowadzenie zasad rekrutacji dla kierunków: Kosmetologia, Turystyka i Rekreacja.*

Na podstawie:

- art. 169 ust. 2 - 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm., w związku z postanowieniami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562) w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego

1. Wobec utworzenia:

- 1) uchwałą Senatu Nr 000-3/1/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. od roku akademickiego 2010/2011 na Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa kierunku **Kosmetologia** - studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne,
- 2) uchwałą Senatu Nr 0000-4/2/2010 z dnia 27 maja 2010 r. od roku akademickiego 2010/2011 na Wydziale Transportu i Elektrotechniki kierunku **Turystyka i Rekreacja** – studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Senat:

- a) uzupełnia kierunki wymienione w § 1 ust. 2 warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w Politechnice Radomskiej w roku akademickim 2010/2011, stanowiących załącznik do uchwały Senatu Nr 000-4/8/2009 o nowoutworzone kierunki: Kosmetologia i Turystyka i Rekreacja,
- b) określa wskaźniki rekrutacyjne dla tych kierunków:

- **Kosmetologia:**

$$W = M + Ch \text{ (lub F) } + 0,4 \text{ Job}$$

- **Turystyka i Rekreacja:**

$$W = M + F \text{ (lub Ch, B, G, H) } + 0,3 \text{ Job}$$

poprzez dodanie ich w tabeli 2 w załączniku nr 1 do warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w Politechnice Radomskiej w roku akademickim 2010/2011.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego przy liczbie osób uprawnionych do głosowania 54, liczbie osób obecnych uprawnionych do głosowania 33, w tym obecnych w czasie głosowania 33 osoby, za głosowały 33 osoby, Senat jednomyślnie przyjął nn. uchwałę.

Przewodniczący Senatu  
Politechniki Radomskiej  
im. Kazimierza Pułaskiego

prof. dr hab. inż. Mirosław Luft